

NUBIC知的財産情報開示

開示日： 2009年07月24日

各位

NUBIC知的財産情報の要約をお届けいたします。
尚、NUBICベンチャークラブ特別会員、一般会員にはすでにお知らせしています。

	NUBIC管理番号: <input type="text" value="2008000089"/>	整理番号 <input type="text" value="11342"/>	担当者 <input type="text" value="小森 幹雄"/>
表 題	<input type="text" value="プラズマ光源とその紫外光発生方法"/>		
技術分野	<input type="text" value="電気・電子"/>	<input type="text" value="機械・加工"/>	<input type="text"/>
適用製品	<input type="text" value="次世代リソグラフィのためのEUV光源、医療、検査用小型紫外線、X線源"/>		
目 的	<input type="text" value="比較的小型で連続運転の可能な紫外～軟X線域の光源を提供する。"/>		

技術概要	<input type="text" value="本発明は、磁化プラズモイドの緩和機構を利用し、光源としての効率を向上させるものである。この手法により従来の単発およびDC的プラズマ生成法に比べ10倍以上の総発光量の増大および短波長域での発光強度の増大を確認した。また、放電のインバータ制御により、電極材料のプラズマ中への混入量も制御可能であり、電極材料の選択により特定の線スペクトルを得ることもできる。"/>
------	---

技術移転等をご希望の場合は、下記事項をご記入の上、本用紙にてお申込みください。

(FAX, e-mail, 郵送いずれでも可。)

各担当コーディネーターからご連絡を差し上げます。

面談希望日時	<input type="text"/>		
(ふりがな) 氏 名	<input type="text"/>		
会社名	<input type="text"/>		
所 属	<input type="text"/>	役職	<input type="text"/>
電話番号	<input type="text"/>	FAX番号	<input type="text"/>
E-mail	<input type="text"/>		
連絡事項	<input type="text"/>		



【申込み・問い合わせ先】

日本大学産官学連携知財センター(NUBIC)

〒102-8275 東京都千代田区九段南4-8-24 日本大学会館

TEL:03-5275-8139 FAX:03-5275-8328 E-mail:nubic@nihon-u.ac.jp